(19)日本図物計庁(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-329759

(43)公阴日 平成5年(1993)12月14日

(51) Int.Cl.⁵ B 2 4 B 9/00 識別記号

庁内整理番号

L 7528-3C

FΙ

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

(21)出願番号

特願平4-163535

(22)出願日

平成 4年(1992) 5月29日

(71)出願人 391005156

株式会社サンシン

新潟県長岡市平島1丁目11番地

(72)発明者 細貝 信和

新潟県長岡市平島1丁目11番地 株式会社

サンシン内

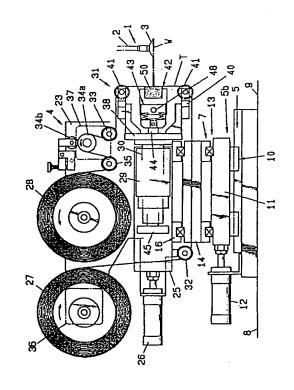
(74)代理人 弁理士 黒田 勇治

(54) 【発明の名称】 ウェハー材縁端面研磨装置

(57) 【要約】

【構成】 ウエハー材をその軸線廻りに支持回転させる 回転機構と、研磨テープをウエハー材の接線方向と直交 する方向に連続移送させるテープ移送機構と、該テープ 移送機構を進退移動させる移動機構と、該テープ移送機 構をウエハー材の接線方向に揺振運動させる揺振機構 と、該研磨テープを平坦状に案内可能なテープガイド部 と、該研磨テープとウエハー材の縁端面との圧接力を受 ける受圧パッドと、該受圧パッドの首振揺動を可能とす る首振機構と、該テープ移送機構をウエハー材の接線方 向に送り運動させる送り機構とからなる。

【効果】 ウエハー材の緑端面は研磨テープの移送作 用、研磨テープの揺振作用及びウェハー材の回転作用又 は研磨テープの送り作用の三つの作用により圧接研磨さ れ、良好な研磨加工を得ることができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 ウエハー材をその軸線廻りに支持回転させる回転機構と、研磨テープをウエハー材の接線方向と直交する方向に連続移送させるテープ移送機構と、該テープ移送機構を進退移動させる移動機構と、該テープ移送機構をウエハー材の接線方向に揺振運動させる揺扱機構と、該研磨テープを平坦状に案内可能なテープガイド部と、該研磨テープとウエハー材の縁端面との圧接力を受ける受圧パッドと、該受圧パッドの首振揺動を可能接受ける受圧パッドと、該受圧パッドの首振揺動を可能線方向に送り運動させる送り機構をウエハー材の接線方向に送り運動させる送り機構とを具備したことを特徴とするウエハー材縁端面研磨装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は例えばシリコンからなる 半導体ウエハーの縁端面の研磨加工に用いられるウエハ 一材縁端面研磨装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来この種の半導体ウエハーの緑端面を 加工する装置としてペペリング装置なるものが知られて いる。

【0003】図9に示すように、このウエハー材Wはシリコン等の薄板状であって、円周状の縁端面 F1及び直線状の縁端面 F2 (オリエンテーションフラット) からなる縁端面 Fを有している。

【0004】そして上記従来構造のものは、ウェハ一材 Wの縁端面Fに適合させた凹周面を有する回転砥石を用 い、この回転砥石をウエハー材Wの縁端面Fに圧接させ て研磨加工を行うように構成されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら回転砥石を用いる従来構造の場合、砥石のドレッシング加工が不可欠となり、かつ砥石の回転作用のみによる研磨作用であるため満足し得る研磨面の状態にならないことがあるとともにチッピングが生じ易いという不都合を有している。

[0006]

[0007]

【作用】ウェハー村の円周状の縁端面の研磨加工の場合、テープ移送機構によりテープガイド部によって平坦状に案内された研磨テープをウェハー村の接線方向に連続移送させ、かつテープ移送機構を揺った。 しまり ウェハー村の接線方向に揺振運動させ、回転機構によりウェハーをその軸線廻りに支持回転させ、この状態でテープ移送機構を移動機構により前進移動させると、研磨テープはウェハー村の円周状の縁端面に圧接ってがあると、首振機構により首振揺動可能な受圧パッドは呼ぶったがあるとである。

【0008】またウエハー材の直線状の縁端面の研磨加工の場合、テープ移送機構によりテープガイド部によった平坦状に案内された研磨テープをウエハー材の接線方向と直交する方向に連続移送させ、かつテープ移送機構を揺振機構によりウエハー材の接線方向に揺振運動をせ、ウエハー材の回転を停止させて直線状の縁端面とが整テープのテープ面とが相対峙する状態とし、この状態でテープ移送機構を移動機構により前進移動させるととでテープ移送機構を送り機構により前進移動させるととに方一プ移送機構を送り機構により首振揺動可能線状の縁端面に圧接され、首振機構により首振揺動可能な受圧パッドは研磨テープとウエハー材の縁端面との圧接力を受け、ウエハー材の直線状の縁端面は研磨テープの移送作用、研磨テープの揺振作用及び研磨テープの移送作用、研磨テープの活振作用及び研磨テープの移送作用の三つ複合の作用により圧接研磨されることになる

[0009]

【実施例】図1乃至図8は本発明の実施例を示し、1は回転機構であって、図外のモータ等により回転する回転軸2の端部に負圧吸引作用を有する吸着パッド3を取付け、この吸着パッド3によりウエハー材Wの板面を吸着し、回転軸2によりウエハー材をその軸線W1の廻りに支持回転させるように構成している。

【0010】4はテープ移送機構、5は移動機構、6は 揺振機構、7は送り機構であって、この場合移動機構 5 はテープ移送機構 4 のみを進退移動させる移動機構 5 a とテープ移送機構 4 を含む全体を進退移動させる移動機構 5 b からなり、この移動機構 5 b にあっては、機動台 1 た を固定し、基台 9 上に 摺動部 1 0 により前後 移動台 1 1 を図 1 の左右方向である前後方向に移動可能に設け、前後移動台 1 1 を設けてなり、また送り機構 7 は、この前後 1 2 を設けてなり、また送り機構 7 は、この前後 9 動台 1 1 上に 摺動部 1 3 により送り移動台 1 4 を図 2 の左右方向である左右方向に移動可能に設け、送り移動台 1 4 を左右移動させる送り用シリンダ 1 5 を設けて構成されている。

【0011】また揺振機構6は、上記送り移動台14上に摺動部16により揺振台17を図2の左右方向である左右方向に移動可能に設け、上記送り移動台14上にブラケット18を取付け、ブラケット18に揺振用モータ19を取付け、ブラケット18に駆動軸20を軸受けし、駆動軸20の下端部に揺振用モータ19の主軸を連結し、駆動軸20の下端部に偏心軸部20aを形成し、偏心軸部20aにカムフォロワー21を取付け、揺振用モータ19の駆動により駆動軸20を回転させ、偏心軸部20aに取り付けたカムフォロワー21とガイド板22との作用で上記摺動部16によって揺振運動させるように構成している

【0012】また移動機構5のうち、テープ移送機構4のみを進退移動させる移動機構5aは、上記揺振台17に取付板23を立設し、取付板23の側面に摺動部24を介してスライド台25を前後動作可能に設け、取付板23にスライド台25を前後動作させる作動用シリンダ26を設けて構成している。

【0013】またテープ移送機構4は、この場合上記取 付板23にポリエステルフィルム、メタル、クロス等の 基材に酸化アルミニュウム、酸化クロム、シリコンカー バイド、ダイヤモンド等の所定粒度の研磨粒子をコーテ ィング又は結合してなる研磨テープTの実巻リール27 及び巻取リール28を軸着し、スライド台25上に軸受 筒部29を配設し、軸受筒部29に回り止め状態で支持 筒30を配設し、支持筒30にテープガイド部31を配 設し、実巻リール27より引き出した研磨テープTを口 ーラー32、テープガイド部31、ローラー33、一対 の挟装ローラー34a・34bの間、ローラー35を介 して巻取リール28に巻回し、実巻リール27をサーボ モータ36により駆動すると共に挟装ローラー34aを サーボモータ37により駆動させ、かつ巻取リール28 に挟装ローラー34aの回転を図外のベルト伝導機構に より駆動し、研磨テープTをバックテンションを付与し つつ一方向に連続移送させるように構成している。

【0014】また上記テープガイド部31は、上記支持筒30に保持板38を取付け、保持板38の上下位置にアーム39・39を取付け、アーム39・39に支持アーム40・40を取付け、支持アーム40・40にガイドローラー41・41を取付け、研磨テープTを平坦状に案内可能に構成している。

【0015】42は受圧パッドと、43は首振機構であって、この場合上記支持筒30の中心上に取付軸44を回動盤45の回転により進退調節可能に嵌挿配設し、取付軸44に支持駒46を止めネジ47により位置固定し、支持駒46に支点軸48により受圧パッド42を上下首振揺動可能に枢着し、支点軸48を境にした上下位置にして支持駒46と受圧パッド42との間にそれぞれ

圧縮パネ49・49を介在配置し、受圧パッド42にウレタンゴムからなる弾性部材50を設けて構成している。

【0016】この実施例は上記構成であるから、図7の 如く、ウエハー材Wの円周状の緑端面 F1を研磨加工す る場合、テープ移送機構4によりテープガイド部31に よって平坦状に案内された研磨テープTをウエハー材W の接線方向と直交する方向に連続移送させ、かつテープ 移送機構4を揺振機構6によりウエハー材Wの接線方向 に揺振運動させ、回転機構1によりウエハーWをその軸 線W1廻りに支持回転させ、この状態でテープ移送機構 4 を移動機構5の内、移動機構5 a により前進移動させ ると、研磨テープTはウェハー材Wの円周状の縁端面F 1に圧接され、首振機構43により首振揺動可能な受圧 パッド42は研磨テープTとウエハー材Wの緑端面F1 との圧接力を受け、ウエハー材Wの円周状の縁端面 F1 はウエハー材Wの回転作用、研磨テープTの移送作用及 び研磨テープTの揺振作用の三つの複合作用により圧接 研磨されることになり、このため良好な研磨加工を得る ことができる。

【OO17】またウエハー材Wの直線状の縁端面F2を 研磨加工する場合、図8の如く、テープ移送機構4によ り上記同様に研磨テープTをウェハー材Wの接線方向と 直交する方向に連続移送させ、かつテープ移送機構 4 を 揺振機構6によりウエハー材Wの接線方向に揺振運動さ せ、ウエハー材Wの回転を停止させて直線状の緑端面F 2と研磨テープTのテープ面とが相対峙する状態とし、 この状態でテープ移送機構4を移動機構5の内、移動機 構5bにより直線状の緑端面F2と円周状の緑端面F1と の半径方向の差分だけ前進移動させ、かつ移動機構5 a により前進移動させ、そしてテープ移送機構4を送り機 構フによりウエハー材Wの接線方向に送り運動させる と、研磨テープTはウエハー材Wの直線状の縁端面F2 に圧接され、首振機構43により首振揺動可能な受圧パ ッド42は研磨テープTとウエハー材Wの緑端面F2と の圧接力を受け、ウェハー材Wの直線状の縁端面F2は 研磨テープTの移送作用、研磨テープTの揺振作用及び 研磨テープTの送り作用の三つの複合作用により圧接研 磨されることになり、このため良好な研磨加工を得るこ とができる。

【0018】この研磨加工の際、受圧パッド42は首振機構43の二個の圧縮パネ49・49の作用により支点軸48を中心として上下に首振揺動でき、このためウエハー材Wの緑端面F1の形状に追従して揺動することができ、それだけ研磨テープTを緑端面F1に良好に圧接させることができ、良好な研磨加工を得ることができ

【 O O 1 9 】 尚、本発明は上記実施例に限られるものではなく、例えば上記実施例では移動機構 5 としてシリンダ構造を採用しているが、ボールネジ機構とサーボモー

タとの組み合わせ構造を採用することもでき、また回転 機構として吸着パッドを採用しているが適宜支持回転構 造が採用され、また首振機構 4 3 の構造は適宜変更して 設計されるものである。

[0020]

【発明の効果】本発明は上述の如く、テープ移送機構に よりテープガイド部によって平坦状に案内された研磨テ ープをウエハー材の接線方向と直交する方向に連続移送 させ、かつテープ移送機構を揺扱機構によりウエハー材 の接線方向に揺振運動させ、円周状の緑端面研磨の場合 には回転機構によりウエハーをその軸線廻りに支持回転 させ、又直線状の緑端面の研磨の場合には回転を停止さ せ、この状態でテープ移送機構を移動機構により前進移 動させると、研磨テープはウエハー材の緑端面に圧接さ れ、首振機構により首振揺動可能な受圧パッドは研磨テ ープとウェハー材の緑端面との圧接力を受け、ウェハー 材の縁端面は研磨テープの移送作用、研磨テープの揺振 作用及びウエハー材の回転作用又は研磨テープの送り作 用の三つの作用により圧接研磨されることになり、かつ この研磨加工の際、受圧パッドは首振機構により首振揺 動し、このためウエハー材の緑端面の形状に追従して揺 動することができ、良好な研磨加工を得ることができ る。

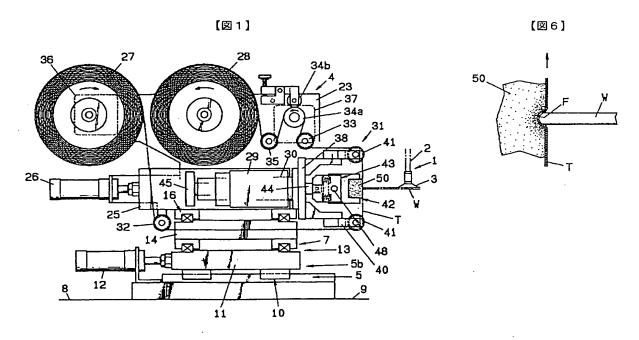
【0021】以上、所期の目的を充分達成することができる。

【図面の簡単な説明】

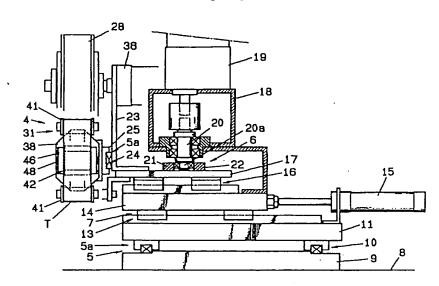
- 【図1】本発明の実施例の全体正面図である。
- 【図2】本発明の実施例の縦断面図である。
- 【図3】本発明の実施例の部分斜視図である。
- 【図4】本発明の実施例の部分断面図である。
- 【図5】本発明の実施例の部分側断面図である。
- 【図6】本発明の実施例の部分拡大側断面図である。
- 【図7】本発明の実施例の円周状の緑端面を研磨加工する状態の部分斜視図である。
- 【図8】本発明の実施例の直線状の縁端面を研磨加工する状態の部分斜視図である。
- 【図9】ウエハー材の斜視図である。

【符号の説明】

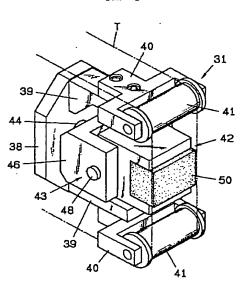
- W ウェハー材
- T 研磨テープ
- F 緑端面
- 1 回転機構
- 4 テープ移送機構
- 5 移動機構
- 6 摇振機構
- 7 送り機構
- 31 テープガイド部
- 42 受圧パッド
- 43 首振機構



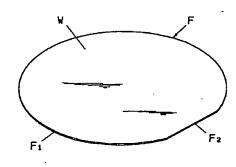
【図2】



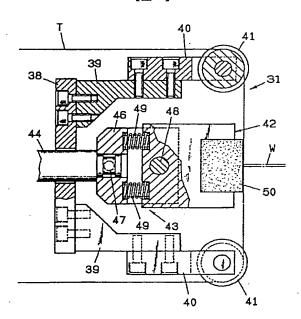
[図3]



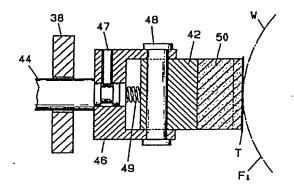
【図9】



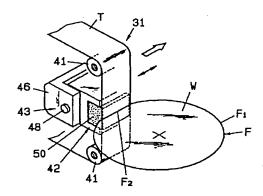
[図4]







[図8]



【図7】

